**Чэнь Янян. Разработка методики оптимизации технологических режимов отверждения полимерного связующего при производстве деталей летательных аппаратов из композиционных материалов;[Место защиты: ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)»], 2021**